**Яблочкина Галина Ивановна. Оптимизация технологии процессов получения буферных слоев и защитных покрытий для фотоприемников на основе фосфида индия : диссертация ... кандидата технических наук : 05.27.01.- Владикавказ, 2002.- 131 с.: ил. РГБ ОД, 61 03-5/1668-X**